

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Воронежский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета радиотехники  
и электроники

/ В.А. Небольсин /

31 августа 2021 г.



**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
дисциплины**

**«Основы проектирования электронной компонентной базы»**

**Направление подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника**

**Профиль Микроэлектроника и твердотельная электроника**

**Квалификация выпускника бакалавр**

**Нормативный период обучения 4 года / 4 года и 11 мес.**

**Форма обучения очная / заочная**

**Год начала подготовки 2018**

Автор программы

А.В. Арсентьев

И.о. заведующего кафедрой  
полупроводниковой электроники  
и наноэлектроники

А.В. Строгонов

Руководитель ОПОП

А.В. Арсентьев

**Воронеж 2021**

## **1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ**

**1.1. Цели дисциплины:** практически и теоретически подготовить будущих специалистов по проектированию электронной компонентной базы, применению современных средств и алгоритмов машинного проектирования.

**1.2. Задачи освоения дисциплины:** формирование у студентов теоретических знаний о машинных алгоритмах анализа и проектирования компонентов интегральных схем; формирование и закрепление практических навыков с использованием программных средств проектирования электронной компонентной базы.

## **2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП**

Дисциплина Б1.О.20 «Основы проектирования электронной компонентной базы» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 учебного плана.

## **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Процесс изучения дисциплины «Основы проектирования электронной компонентной базы» направлен на формирование следующих компетенций:

**ОПК-2:** способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных;

**ОПК-3:** способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности.

<b>Компетенция</b>	<b>Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции</b>
ОПК-2	<b>знать</b> общую характеристику процесса проектирования электронной компонентной базы; <b>уметь</b> выбирать и описывать модели электронной компонентной базы на различных этапах проектирования интегральных схем; <b>владеть</b> навыками работы с технической документацией, понимать техническое задание.
ОПК-3	<b>знать</b> профильные промышленные стандарты и соглашения; <b>уметь</b> работать с техническими и программными средствами реализации процессов проектирования компонентов; <b>владеть</b> методами анализа, расчета и проектирования современных полупроводниковых приборов и элементов интегральных микросхем.

## **4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Общая трудоемкость дисциплины «Основы проектирования электронной компонентной базы» составляет 5 зачетных единиц.

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий

### **Очная форма обучения**

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		5	
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	68	68	
В том числе:			
Лекции	34	34	
Лабораторные работы (ЛР)	34	34	
<b>Самостоятельная работа</b>	67	67	
Курсовой проект	+	+	
Часы на контроль	45	45	
Вид промежуточной аттестации - экзамен	+	+	
Общая трудоемкость	час	180	180
	зач. ед.	5	5

### **Заочная форма обучения**

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		8	
<b>Аудиторные занятия (всего)</b>	20	20	
В том числе:			
Лекции	10	10	
Лабораторные работы (ЛР)	10	10	
<b>Самостоятельная работа</b>	151	151	
Курсовой проект	+	+	
Часы на контроль	9	9	
Вид промежуточной аттестации - экзамен	+	+	
Общая трудоемкость	час	180	180
	зач. ед.	5	5

## **5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

### **5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий**

#### **очная форма обучения**

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Лаб. зан.	CPC	Всего час
1	Введение	Предмет дисциплины и ее задачи. Классификация интегральных микросхем по функциональным, структурным и конструктивно-технолого-техническим признакам. Основные понятия процесса проектирования. Методы и типовые задачи проектирования ИС.	2	-	7	9

2	Проектирование МОП транзисторов и МОП структур ИМС	МОП транзисторы. Основы теории и модели. Расчет крутой и пологой частей статических вольтамперных характеристик МОП-транзистора с индуцированным каналом. Факторы, влияющие на пороговое напряжение и крутизну МОП-транзистора. P-Spice модели МОП транзистора. Анализ и расчет базовых вариантов инвертора на n-канальных МОП транзисторах и расчет КМОП инвертора. Расчет передаточной характеристики КМОП инвертора. Проектирование инвертора на n-канальных МОП транзисторах. Расчет мощности базовых вариантов инвертора.	8	8	15	31
3	Схемотехническое моделирование и проектирование	Методы анализа статического режима ИС. Метод простой итерации, Метод Зейделя, Ньютона-Рафсона, метод продолжения и дифференцирования по параметру. Методы анализа временных характеристик ИС. Постановка задачи анализа переходных процессов в ИС. Классификация численных методов решения задачи. Численные методы анализа. Понятие жесткости и устойчивости. Дискретные модели реактивных элементов ИС. Методы и задачи логического моделирования. Иерархия моделей сигналов и элементов логического проектирования ИС. Методы синхронного моделирования. Асинхронное и синхронное моделирование. Асинхронное моделирование. Понятие статического и динамического «риска сбоя». Выявление «риска сбоя» методами логического моделирования. Событийный алгоритм асинхронного моделирования.	16	16	25	57
4	Проектирование топологии	Стандартные задачи и методы проектирования топологии ИС. Проектирование топологии ИС: постановка задачи, основные понятия, критерии оптимальности. Конструкторско-технологические ограничения. Основные правила проектирования топологии, правила Мида-Конвея. Проектирование логических вентилей по КМОП технологии. Параллельное и последовательное соединение транзисторов. Назначение топологических слоев. Экстракция параметров из топологии. Восстановление принципиальной электрической схемы из топологического рисунка.	8	10	20	38
		<b>Всего</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>67</b>	<b>135</b>
		<b>Контроль</b>				<b>45</b>
		<b>Итого</b>				<b>180</b>

### заочная форма обучения

№ п/п	Наименование темы	Содержание раздела	Лекц	Лаб. зан.	СРС	Всего час
1	Введение	Предмет дисциплины и ее задачи. Классификация интегральных микросхем по функциональным, структурным и конструктивно-технологическим признакам. Основные понятия процесса проектирования. Методы и типовые задачи проектирования ИС.	2	2	14	18
2	Проектирование МОП транзисторов и МОП структур ИМС	МОП транзисторы. Основы теории и модели. Расчет крутой и пологой частей статических вольтамперных характеристик МОП-транзистора с индуцированным каналом. Факторы, влияющие на пороговое напряжение и крутизну МОП-транзистора. P-Spice модели МОП транзистора. Анализ и расчет базовых вариантов инвертора на n-канальных МОП транзисторах и расчет КМОП инвертора. Расчет передаточной характеристики КМОП инвертора. Проектирование инвертора на n-канальных МОП транзисторах. Расчет мощности базовых вариантов инвертора.	4	4	28	36
3	Схемотехническое моделирование и проектирование	Методы анализа статического режима ИС. Метод простой итерации, Метод Зейделя, Ньютона-Рафсона, метод продолжения и дифференцирования по параметру. Методы анализа временных характеристик ИС. Постановка задачи анализа переходных процессов в ИС. Классификация численных методов решения задачи. Численные методы анализа. Понятие жесткости и устойчивости. Дискретные модели реактивных элементов ИС. Методы и задачи логического моделирования. Иерархия моделей сигналов и элементов логического проектирования ИС. Методы синхронного моделирования. Асинхронное и синхронное моделирование. Асинхронное моделирование. Понятие статического и динамического «риска сбоя». Выявление «риска сбоя» методами логического моделирования. Событийный алгоритм асинхронного моделирования.	4	4	62	70
4	Проектирование топологии	Стандартные задачи и методы проектирования топологии ИС. Проектирование топологии ИС: постановка задачи, основные понятия, критерии оптимальности. Конструкторско-технологические ограничения. Основные правила проектирования топологии, правила Мида-Конвея. Проектирование логических вентилей по КМОП технологии. Параллельное и последовательное соединение транзисторов. Назначение топологических слоев. Экстракция параметров из топологии. Восстановление принципиальной электрической схемы из топологического рисунка.	-		47	47
		<b>Всего</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>151</b>	<b>171</b>
		<b>Контроль</b>				<b>9</b>
		<b>Итого</b>				<b>180</b>

## **5.2 Перечень лабораторных работ**

1. Классификация интегральных схем на классы по технологическому процессу, энергопотреблению, быстродействию с помощью справочников.
2. Моделирование ВАХ полевого транзистора с индуцированным каналом и моделью первого уровня в схемотехническом редакторе.
3. Моделирование ВАХ полевого транзистора с индуцированным каналом в схемотехническом редакторе с заданием вручную параметров модели по вариантам.
4. Моделирование ВАХ полевого транзистора с индуцированным каналом уровней 1, 2 и 3 в схемотехническом редакторе.
5. Моделирование передаточной характеристики инвертора, выполненного по n-МОП технологии, в схемотехническом редакторе.
6. Моделирование передаточной характеристики инвертора, выполненного по КМОП технологии, в схемотехническом редакторе.
7. Моделирование временной характеристики логического вентиля в схемотехническом редакторе по вариантам.
8. Моделирование топологии КМОП инвертора в топологическом редакторе, устранение ошибки DRC.
9. Моделирование топологии КМОП вентиля в топологическом редакторе по вариантам, устранение ошибки DRC.
10. Проведение экстракцию параметров из топологии, полученной в предыдущей работе, восстановление электрической принципиальной схемы.

## **6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ**

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины «Основы проектирования электронной компонентной базы» предусматривает выполнение курсового проекта в 5 семестре для очной формы обучения, в 8 семестре для заочной формы обучения.

Примерная тематика курсового проекта: «Проектирование комбинационного устройства в САПР».

Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:

- освоение самостоятельной работы со схемотехническим редактором;
- освоение самостоятельной работы с топологическим редактором;
- освоение полного цикла проектирования цифровой ИС в САПР.

Курсовой проект включает в себя графическую часть и расчетно-пояснительную записку.

Учебным планом по дисциплине «Основы проектирования электронной компонентной базы» не предусмотрено выполнение контрольной работы.

## **7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

### **7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания**

#### **7.1.1 Этап текущего контроля**

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации оцениваются по следующей системе:

«аттестован»;

«не аттестован».

<b>Компетенция</b>	<b>Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>Аттестован</b>	<b>Не аттестован</b>
ОПК-2	<b>знатъ</b> общую характеристику процесса проектирования электронной компонентной базы;	Выполнение и защита лабораторных работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	<b>уметь</b> выбирать и описывать модели электронной компонентной базы на различных этапах проектирования интегральных схем;	Выполнение и защита лабораторных работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	<b>владеть</b> навыками работы с технической документацией, понимать техническое задание.	Выполнение и защита лабораторных работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
ОПК-3	<b>знатъ</b> профильные промышленные стандарты и соглашения;	Выполнение и защита лабораторных работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	<b>уметь</b> работать с техническими и программными средствами реализации процессов проектирования компонентов;	Выполнение и защита лабораторных работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах
	<b>владеть</b> методами анализа, расчета и проектирования современных полупроводниковых приборов и элементов интегральных микросхем.	Выполнение и защита лабораторных работ	Выполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах	Невыполнение работ в срок, предусмотренный в рабочих программах

#### **7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний**

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 5 семестре для очной формы обучения, в 8 семестре для заочной формы обучения по четырехбалльной системе:

«отлично»;

«хорошо»;

«удовлетворительно»;

«неудовлетворительно»

<b>Компетенция</b>	<b>Результаты обучения, характеризующие сформированность компетенции</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>Отлично</b>	<b>Хорошо</b>	<b>Удовл</b>	<b>Неудовл</b>
ОПК-2	<b>знатъ общую характеристику процесса проектирования электронной компонентной базы;</b>	Тест	Выполнение теста на 90 – 100 %	Выполнение теста на 80 – 90 %	Выполнение теста на 70 – 80 %	В тесте менее 70 % правильных ответов
	<b>уметь выбирать и описывать модели электронной компонентной базы на различных этапах проектирования интегральных схем;</b>	Решение стандартных практических задач	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	<b>владеть навыками работы с технической документацией, понимать техническое задание.</b>	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
ОПК-3	<b>знатъ профильные промышленные стандарты и соглашения;</b>	Тест	Выполнение теста на 90 – 100 %	Выполнение теста на 80 – 90 %	Выполнение теста на 70 – 80 %	В тесте менее 70 % правильных ответов
	<b>уметь работать с техническими и программными средствами реализации процессов проектирования компонентов;</b>	Решение стандартных практических задач	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены
	<b>владеть методами анализа, расчета и проектирования современных полупроводниковых приборов и элементов интегральных микросхем.</b>	Решение прикладных задач в конкретной предметной области	Задачи решены в полном объеме и получены верные ответы	Продемонстрирован верный ход решения всех, но не получен верный ответ во всех задачах	Продемонстрирован верный ход решения в большинстве задач	Задачи не решены

## **7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)**

### **7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию**

1. Для МОП транзистора с изолированным затвором обязательны:

1. индуцированный канал *n*-типа, индуцированный канал *p*-типа, встроенный канал *n*-типа, встроенный канал *p*-типа;
2. индуцированный канал *p-n*-типа, индуцированный канал *n-p-n*-типа, встроенный канал *n-p-n*-типа, встроенный канал *p-n*-типа;
3. биполярный индуцированный канал *p-n*-типа, биполярный индуцированный канал *n-p-n*-типа, биполярный встроенный канал *n-p-n*-типа, биполярный встроенный канал *p-n*-типа;
4. изолированный канал *n*-типа, изолированный канал *p*-типа, провоцируемый канал *n*-типа, провоцируемый канал *p*-типа.

2. Быстродействие МДП транзистора с изолированным затвором зависит от подвижности:

1. основных носителей в канале;
2. неосновных носителей в канале;
3. основных носителей в подложке;
4. неосновных носителей в подложке

3. К основным электрическим параметрам МДП транзистора с изолированным затвором относятся:

1. длина канала, ширина канала, толщина затворного диэлектрика;
2. геометрические размеры истока/стока, глубина залегания  $p-n$  перехода;
3. тип и концентрация примеси в подложке, подвижность основных носителей в канале, плотность поверхностных состояний;
4. пороговое напряжение, коэффициент влияния подложки, удельная крутизна, стоковая характеристика.

4. К основным электрофизическим параметрам МДП транзистора с изолированным затвором относятся:

1. длина канала, ширина канала, толщина затворного диэлектрика;
2. геометрические размеры истока/стока, глубина залегания  $p-n$  перехода;
3. тип и концентрация примеси в подложке, подвижность основных носителей в канале, плотность поверхностных состояний;
4. пороговое напряжение, коэффициент влияния подложки, удельная крутизна, стоковая характеристика.

5. К основным конструктивным параметрам МДП транзистора с изолированным затвором относятся:

1. длина канала, ширина канала, толщина затворного диэлектрика;
2. геометрические размеры истока/стока, глубина залегания  $p-n$  перехода;
3. тип и концентрация примеси в подложке, подвижность основных носителей в канале, плотность поверхностных состояний;
4. пороговое напряжение, коэффициент влияния подложки, удельная крутизна, стоковая характеристика.

6. К основным электрическим параметрам МДП транзистора с изолированным затвором относятся:

1. длина канала, ширина канала, толщина затворного диэлектрика;
2. геометрические размеры истока/стока, глубина залегания  $p-n$  перехода;
3. тип и концентрация примеси в подложке, подвижность основных носителей в канале, плотность поверхностных состояний;
4. пороговое напряжение, коэффициент влияния подложки, удельная крутизна, стоковая характеристика.

7. Пороговое напряжение МДП транзистора с индуцированным каналом  $n$ -типа:

1. увеличивается с ростом концентрации легирующей примеси в подложке;
2. уменьшается с ростом концентрации легирующей примеси в подложке;
3. не изменяется с ростом концентрации примеси в подложке;
4. увеличивается с ростом концентрации примеси в подложке, а затем резко падает.

8. Пороговое напряжение МДП транзистора с индуцированным каналом  $p$ -типа:

1. увеличивается с ростом концентрации легирующей примеси в подложке;
2. уменьшается с ростом концентрации легирующей примеси в подложке;
3. не изменяется с ростом концентрации примеси в подложке;
4. увеличивается с ростом концентрации примеси в подложке, а затем резко падает.

9. Пороговое напряжение МДП транзистора с индуцированным каналом *n*-типа:
1. увеличивается с ростом толщины подзатворного диэлектрика;
  2. уменьшается с ростом толщины подзатворного диэлектрика;
  3. не изменяется с ростом толщины подзатворного диэлектрика;
  4. уменьшается с ростом толщины подзатворного диэлектрика, а затем резко нарастает.
10. Пороговое напряжение МДП транзистора с индуцированным каналом *p*-типа:
1. увеличивается с ростом толщины подзатворного диэлектрика;
  2. уменьшается с ростом толщины подзатворного диэлектрика;
  3. не изменяется с ростом толщины подзатворного диэлектрика;
  4. уменьшается с ростом толщины подзатворного диэлектрика, а затем резко нарастает.

### **7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач**

1. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 700 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 1e15 \text{ см}^{-3}$ , затвор – Al, плотность медленных поверхностных состояний  $1e10 \text{ см}^{-2}$ . Чему равно пороговое напряжение МОП транзистора с индуцированным *n*-каналом?
2. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 800 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 4e14 \text{ см}^{-3}$ , затвор – поликремний *n*-типа, плотность медленных поверхностных состояний  $2e10 \text{ см}^{-2}$ . Чему равно пороговое напряжение МОП транзистора с индуцированным *n*-каналом?
3. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 600 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 6e15 \text{ см}^{-3}$ , затвор – поликремний *n*-типа, плотность медленных поверхностных состояний  $1e10 \text{ см}^{-2}$ . Чему равно пороговое напряжение МОП транзистора с индуцированным *p*-каналом?
4. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 700 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 8e14 \text{ см}^{-3}$ , затвор – поликремний *p*-типа, плотность медленных поверхностных состояний  $2e10 \text{ см}^{-2}$ . Чему равно пороговое напряжение МОП транзистора с индуцированным *p*-каналом?
5. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 700 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 1e15 \text{ см}^{-3}$ , затвор – Al, плотность медленных поверхностных состояний  $1e10 \text{ см}^{-2}$ . Чему равно напряжение отсечки МОП транзистора со встроенным *n*-каналом?
6. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 800 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 4e14 \text{ см}^{-3}$ , затвор – поликремний *n*-типа, плотность медленных поверхностных состояний  $2e10 \text{ см}^{-2}$ . Чему равно напряжение отсечки МОП транзистора со встроенным *n*-каналом?
7. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 600 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 6e15 \text{ см}^{-3}$ , затвор – поликремний *n*-типа, плотность медленных поверхностных состояний  $1e10 \text{ см}^{-2}$ . Чему равно напряжение отсечки МОП транзистора со встроенным *n*-каналом?
8. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 700 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 8e14 \text{ см}^{-3}$ , затвор – поликремний *p*-типа, плотность медленных поверхностных состояний  $2e10 \text{ см}^{-2}$ . Чему равно напряжение отсечки МОП транзистора со встроенным *n*-каналом?
9. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 700 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 1e15 \text{ см}^{-3}$ , затвор – Al, плотность медленных поверхностных состояний  $1e10 \text{ см}^{-2}$ . Уровень логического нуля 0,7 В, уровень логической единицы 9 В. Рассчитать длину и ширину каналов МОП транзисторов инвертора с нелинейной нагрузкой.
10. Толщина подзатворного диэлектрика  $Tox = 800 \text{ \AA}$ , уровень легирования подложки  $N_{sub} = 4e14 \text{ см}^{-3}$ , затвор – поликремний *n*-типа, плотность медленных поверхностных состояний  $2e10 \text{ см}^{-2}$ .

яний  $2e10$  см $^{-2}$ . Уровень логического нуля 0,7 В, уровень логической единицы 9 В. Рассчитать длину и ширину каналов МОП транзисторов инвертора с нелинейной нагрузкой.

### 7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач

1. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 10 В. Рассчитать передаточную характеристику для п-канального МОП инвертора с нелинейной нагрузкой.

2. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 10 В. Рассчитать передаточную характеристику для п-канального МОП инвертора с квазилинейной нагрузкой.

3. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 5 В. Рассчитать передаточную характеристику для п-канального МОП инвертора с токостабилизирующей нагрузкой.

4. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 5 В. Рассчитать передаточную характеристику для КМОП инвертора.

5. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 10 В. Рассчитать зависимость потребляемой мощности от входного напряжения для п-канального МОП инвертора с нелинейной нагрузкой.

6. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 10 В. Рассчитать зависимость потребляемой мощности от входного напряжения для п-канального МОП инвертора с квазилинейной нагрузкой.

7. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 5 В. Рассчитать зависимость потребляемой мощности от входного напряжения для п-канального МОП инвертора с токостабилизирующей нагрузкой.

8. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 5 В. Рассчитать зависимость потребляемой мощности от входного напряжения для КМОП инвертора.

9. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 5 В. Рассчитать логические уровни нуля и единицы по входу и выходу для КМОП инвертора.

10. Пороговое напряжение  $U_o = 0,8$  В, удельная крутизна управляющего транзистора  $S^y = 5e-5A/B^2$ , удельная крутизна нагрузочного транзистора  $S^H = 1e-6A/B^2$ , напряжение питания 10 В. Рассчитать потребляемую мощность для п-канального МОП инвертора с нелинейной нагрузкой при значениях  $U_{bx} = 1,5; 5; 7$  В.

### 7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Не предусмотрено учебным планом.

### 7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Классификация интегральных микросхем по функциональным, структурным и конструктивно-технологическим признакам.
2. Основные понятия процесса проектирования.
3. Методы и типовые задачи проектирования ИС.
4. МОП транзисторы. Основы теории и модели
5. Расчет крутой и пологой частей статических вольтамперных характеристик МОП-транзистора с индуцированным каналом.
6. Факторы, влияющие на пороговое напряжение и крутизну МОП-транзистора.
7. P-Spice модели МОП транзистора
8. Анализ и расчет базовых вариантов инвертора на n-канальных МОП транзисторах и расчет КМОП инвертора
9. Расчет передаточной характеристики КМОП инвертора.
- 10.Проектирование инвертора на n-канальных МОП транзисторах.
- 11.Расчет мощности базовых вариантов инвертора.
- 12.Методы анализа статического режима ИС. Метод простой итерации
- 13.Методы анализа статического режима ИС. Метод Зейделя
- 14.Методы анализа статического режима ИС. Метод Ньютона-Рафсона
- 15.Методы анализа статического режима ИС. Метод продолжения и дифференцирования по параметру.
- 16.Методы анализа временных характеристик ИС
- 17.Постановка задачи анализа переходных процессов в ИС.
- 18.Классификация численных методов решения задачи.
- 19.Понятие жесткости и устойчивости.
- 20.Дискретные модели реактивных элементов ИС.
- 21.Методы и задачи логического моделирования
- 22.Иерархия моделей сигналов и элементов логического проектирования ИС.
- 23.Методы синхронного моделирования.
- 24.Асинхронное и синхронное моделирование
- 25.Понятие статического и динамического «риска сбоя».
- 26.Выявление «риска сбоя» методами логического моделирования.
- 27.Событийный алгоритм асинхронного моделирования.
- 28.Стандартные задачи и методы проектирования топологии ИС
- 29.Проектирование топологии ИС: постановка задачи, основные понятия, критерии оптимальности.
- 30.Проектирование топологии ИС: конструкторско-технологические ограничения.
- 31.Основные правила проектирования топологии, правила Мида-Конвея.
- 32.Проектирование логических вентилей по КМОП технологии.
- 33.Параллельное и последовательное соединение транзисторов.
- 34.Назначение топологических слоев.
- 35.Экстракция параметров из топологии.
- 36.Восстановление принципиальной электрической схемы из топологического рисунка.

## **7.2.6 Методика выставления оценки при проведении промежуточной аттестации**

Промежуточная аттестация проводится по билетам, каждый из которых содержит 5 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос оценивается 1 баллом, задача оценивается в 5 баллов. Максимальное количество набранных баллов – 10.

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал менее 3 баллов.
2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал от 3 до 5 баллов.
3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 6 до 8 баллов.
4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 9 до 10 баллов.

При получении оценок «Отлично», «Хорошо» и «Удовлетворительно» требуемые в рабочей программе знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на промежуточном этапе считаются достигнутыми.

## **7.2.7 Паспорт оценочных материалов**

<b>№ п/п</b>	<b>Контролируемые разделы (темы) дисциплины</b>	<b>Код контролируемой компетенции (или ее части)</b>	<b>Наименование оценочного средства</b>
1	Введение	ОПК-2, ОПК-3	Проверка конспекта
2	Проектирование МОП транзисторов и МОП структур ИМС	ОПК-2, ОПК-3	Тест, защита лабораторных работ, проверка конспекта
3	Схемотехническое моделирование и проектирование	ОПК-2, ОПК-3	Тест, защита лабораторных работ, проверка конспекта
4	Проектирование топологии	ОПК-2, ОПК-3	Защита лабораторных работ, проверка конспекта

## **7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности**

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется проверка теста преподавателем и выставляется оценка согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач преподавателем и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется проверка решения задач преподавателем и выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.

Захита курсового проекта осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного студента составляет 20 мин.

## **8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины**

#### **Основная литература**

**1. Попов В.Д.** Физические основы проектирования кремниевых цифровых интегральных микросхем в монолитном и гибридном исполнении: учеб. пособие / В.Д. Попов, Г.Ф. Белова. – СПб.; М.; Краснодар :Лань, 2013. - 207 с. - ISBN 978-5-8114-1375-1

**2. Попов В.Д.** Физические основы проектирования кремниевых цифровых интегральных микросхем в монолитном и гибридном исполнении [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Д. Попов, Г.Ф. Белова. - СПб. Лань, 2021. - 208 с. - Книга из коллекции Лань - Инженерно-технические науки. - ISBN 978-5-8114-1375-1. URL: <https://e.lanbook.com/book/168518>

**3. Нано-КМОП-схемы и проектирование на физическом уровне** / Б.П. Вонг, А. Митаал, Ю. Цао, Г. Стэрр. пер. с англ. К.В.Юдинцева, под ред. Н.А. Шелепина. - М.:Техносфера, 2014. - 432 с. - ISBN 978-5-94836-377-6

**4. Коледов Л.А.** Технологии и конструкции микросхем, микропроцессоров и микросборок: учеб. пособие / Л.А. Коледов. - 3-е изд., стереотип. - СПб.; М.; Краснодар : Лань, 2009. – 400 с. - ISBN 978-5-8114-0766-8

**5. Коледов Л.А.** Технология и конструкция микросхем, микропроцессоров и микросборок [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Коледов. - 3-е изд., стер. – СПб.: Лань, 2021. - 400 с. - ISBN 978-5-8114-0766-8. URL: <https://e.lanbook.com/book/167750>

**6. Бордаков Е.В.** Основы проектирования топологии ИС: учеб. пособие / Е.В. Бордаков, В.И. Пантелеев. - Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2010. - 198 с.

**7. Строгонов А.В.** Основы проектирования интегральных схем: учеб. пособие. Ч. 1 / А.В. Строгонов, А.В. Арсентьев, Д.В. Русских. – Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2007. – 193 с.

**8. Строгонов А.В.** Основы проектирования интегральных схем: учеб. пособие. Ч. 2 / А.В. Строгонов, А.В. Арсентьев, Д.В. Русских, Н.Н. Кошелева. – Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2007. – 218 с.

#### **Дополнительная литература**

**9. Строгонов А.В.** Расчет и проектирование элементов интегральных схем: учеб. пособие / А.В. Строгонов, С.А. Мещерякова, А.В. Арсентьев. - Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2006. - 206 с.

**10. Бордаков Е.В.** Проектирование топологии и технологии интегральных микросхем: учеб. пособие. Ч. 1. / Е.В. Бордаков, В.И. Пантелеев. - Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2005. - 243 с.

**11. Бордаков Е.В.** Проектирование топологии и технологии интегральных микросхем: учеб. пособие. Ч. 2. / Е.В. Бордаков, В.И. Пантелеев. - Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2005. - 237 с.

12. **Бордаков Е.В.** Проектирование и конструирование полупроводниковых приборов и интегральных микросхем: учеб. пособие / Е.В. Бордаков, В.И. Пантелеев. – Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2004. – 226 с.

13. **Гридчин А.В.** Проектирование электронной компонентной базы в ANSYS Workbench [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.В. Гридчин, В.А. Колчужин, В.А. Гридчин. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2016. - 83 с. - Гарантийный срок размещения в ЭБС до 05.02.2025. - ISBN 978-5-7782-3138-2. URL: <http://www.iprbookshop.ru/91692.html>

14. **Проектирование и технология электронной компонентной базы: полупроводниковые приемники излучений:** курс лекций / С.А. Леготин, А.А. Краснов, Д.С. Ельников и др. – М.: Издательский Дом МИСиС, 2018. - 188 с. - Весь срок охраны авторского права. - ISBN 978-5-906953-50-6. URL: <http://www.iprbookshop.ru/98121.html>

7. **Пирогов А.А.** Проектирование интегральных схем и их функциональных узлов [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Пирогов. - Электрон. текстовые, граф. дан. (1.38 Мб). - Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2014.

15. **Методические указания к выполнению лабораторных работ № 1 - 4 по дисциплине «Основы проектирования электронной компонентной базы» для студентов направления 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» (профиль «Микроэлектроника и твердотельная электроника») очной формы обучения [Электронный ресурс] / Каф. полупроводниковой электроники и наноэлектроники; Сост.: А.В. Арсентьев, Е.Ю. Плотникова, А.А. Винокуров. - Электрон. текстовые, граф. дан. (1,3 Мб). - Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», 2016. (№ 89-2016)**

16. ГОСТ 2.105-2019. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2019. – 35 с.

## **8.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем**

### **Программное обеспечение компьютеров для самостоятельной и аудиторной работы:**

- Операционные системы семейства MSWindows;
- Пакет офисных программ LibreOffice;
- Программа просмотра файлов WinDjview;
- Программа просмотра файлов формата pdf Adobe Acrobat Reader;
- Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome;
- Математический пакет MathCad Express, Smath Studio;
- Среда разработки Python;
- Система управления курсами Moodle;
- САПР LTSpice;
- САПР KLayout;
- САПР Symica

### **Используемые электронные библиотечные системы:**

- Модуль книгообеспеченности АИБС «МАРК SQL»:  
<http://bibl.cchgeu.ru/provision/struct/>;
- Университетская библиотека онлайн: <http://biblioclub.ru/>;
- ЭБС Издательства «ЛАНЬ» в том числе к коллекциям «Инженерно-технические науки», «Физика»: <http://e.lanbook.com/>;

- ЭБС IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>;
- научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: <http://elibrary.ru/>.

#### **Информационные справочные системы:**

- портал федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования: <http://fgosvo.ru>;
- единое окно доступа к образовательным ресурсам: <http://window.edu.ru/>;
- открытый образовательный ресурс НИЯУ МИФИ: <http://online.mephi.ru/>;
- открытое образование: <https://openedu.ru/>;
- физический информационный портал: <http://phys-portal.ru/index.html>
- Профессиональные справочные системы «Техэксперт»: <https://cntd.ru>
- Электронная информационная образовательная среда ВГТУ: <https://old.education.cchgeu.ru>

## **9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА**

**1. Лекционная аудитория** 311/4, укомплектованная специализированной мебелью и оснащенная оборудованием для лекционных демонстраций: мультимедиа-проектором, стационарным экраном, наборами демонстрационного оборудования (учебный корпус № 4, расположенный по адресу: Московский пр., 179):

комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя (стол, стул);  
 рабочие места обучающихся (столы, стулья) на 36 человек.  
 проектор BenQ MP515 DLP;  
 экран ScreenMedia настенный.  
 огнетушитель.

**2. Дисплейный класс** для проведения лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов, укомплектованный специализированной мебелью и оснащенный персональными компьютерами с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду университета, ауд. 209/4 (учебный корпус № 4, расположенный по адресу: Московский пр., 179), оснащенный необходимым оборудованием:

комплект учебной мебели: рабочее место преподавателя (стол, стул);  
 рабочие места обучающихся (столы, стулья) на 20 человек.  
 компьютер-сборка каф.9;  
 компьютер в составе: (H61/IntelCorei3/Kв/M/20" LCD);  
 компьютер-сборка каф.7;  
 компьютер-сборка каф.3;  
 компьютер в составе: (H61/IntelCorei3/Kв/M/23" LCD);  
 компьютер-сборка каф.5;  
 компьютер-сборка каф.4;  
 компьютер-сборка каф.8;  
 компьютер-сборка каф.2;  
 компьютер-сборка каф.6;  
 компьютер-сборка каф.10;  
 комп. в сост: Сист.блок RAMEC GALE,монитор 17" LCD;  
 компьютер-сборка каф.1;  
 экран Projecta ProScreen настенный рулонный;  
 проектор BenQ MP515 DLP;  
 огнетушитель.

## **10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

По дисциплине «Основы проектирования электронной компонентной базы» читаются лекции, проводятся лабораторные занятия, выполняется курсовой проект.

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не нашедшие отражения в учебной литературе.

Лабораторные работы выполняются на персональных компьютерах в соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.

Большое значение по закреплению и совершенствованию знаний имеет самостоятельная работа студентов. Информацию обо всех видах самостоятельной работы студенты получают на занятиях.

Методика выполнения курсового проекта изложена в учебно-методическом пособии. Выполнять этапы курсового проектирования студенты должны своевременно и в установленные сроки.

Контроль усвоения материала дисциплины осуществляется тестированием и защитой курсового проекта. Освоение дисциплины оценивается на экзамене.

Вид учебных занятий	Деятельность студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на лекции.
Лабораторная работа	Лабораторные работы позволяют научиться применять теоретические знания, полученные на лекции, при решении конкретных задач. Чтобы наиболее рационально и полно использовать все возможности лабораторных, для подготовки к ним необходимо: разобрать лекцию по соответствующей теме, ознакомиться с соответствующим разделом учебника, проработать дополнительную литературу.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов способствует глубокому усвоению учебного материала и развитию навыков самообразования. Самостоятельная работа предполагает следующие составляющие: - работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной литературой, а также проработка конспектов лекций; - работа над темами для самостоятельного изучения; - участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; - подготовка к промежуточной аттестации.
Курсовой проект	При выполнении курсового проекта студенты должны научиться правильно и творчески использовать знания, полученные ими на лек-

	<p>циях и лабораторных занятиях.</p> <p>Задачи, решаемые при выполнении курсового проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществить поиск необходимой информации по теме проекта;</li> <li>- систематизировать найденную информацию;</li> <li>- осуществить обзор литературных источников по заданной теме;</li> <li>- выработать умения решать прикладные задачи</li> </ul> <p>Курсовой проект включает в себя теоретическую и расчетную части.</p>
Подготовка к промежуточной аттестации	<p>Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. Данные перед экзаменом три дня эффективнее всего использовать для повторения и систематизации материала.</p>

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Перечень вносимых изменений	Дата внесения изменений	Подпись заведующего кафедрой, ответственной за реализацию ОПОП
1	Актуализирован раздел 8.2: при осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется образовательный портал ВГТУ – <a href="https://old.education.cchgeu.ru">https://old.education.cchgeu.ru</a>	31.08.2021	
2			
3			
4			